

光とレーザーの 科学技術フェア2020

出 展 社
募集のご案内

— 光技術で飛躍する日本へ —

第10回 赤外線フェア

第7回 分光フェア

第7回 光学薄膜フェア

第7回 紫外線フェア

第5回 レーザー科学技術フェア

第5回 オプティクスフェア

特設 可視光・次世代レーザー応用ゾーン

新会場に
開催!!



※画像はイメージです

関連イベント多数開催予定

早割特典

2020年6月26日(金)までのお申込みで出展料 **5%OFF!**

トライアル出展

本展に初めて出展される企業様は出展料 **10%OFF!** ※

※本特典をご利用の場合、早割特典は適用されません。

お申込はWEBサイトをご利用下さい。

オプトロニクス 科学技術フェア

検索

<https://www.optronics.co.jp/fair/>

2020 **11.11** 水 — **13** 金 10:00~17:00

東京都立産業貿易センター 浜松町館



協賛・協力 (予定)

日本フォトリソクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／日本赤外線学会
光学薄膜研究会／JPC紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会

主催・事務局



株式
会社

オプトロニクス社

〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル1F
TEL 03-3269-3550 FAX 03-5229-7253

都市再生した竹芝エリアで 新たに開催!!

JR浜松町駅から5分!
雨天・信号も気にならない
歩行者デッキで直結します。



※画像はイメージです (工事中につき完成時期未定)

会場へは広々とした入口から
ご入場できます。



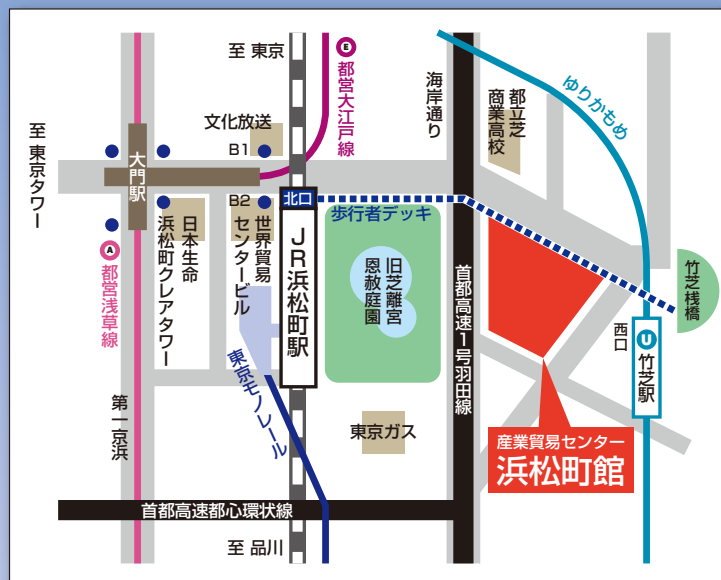
※画像はイメージです

JR
浜松町駅から
徒歩5分

※画像はイメージです

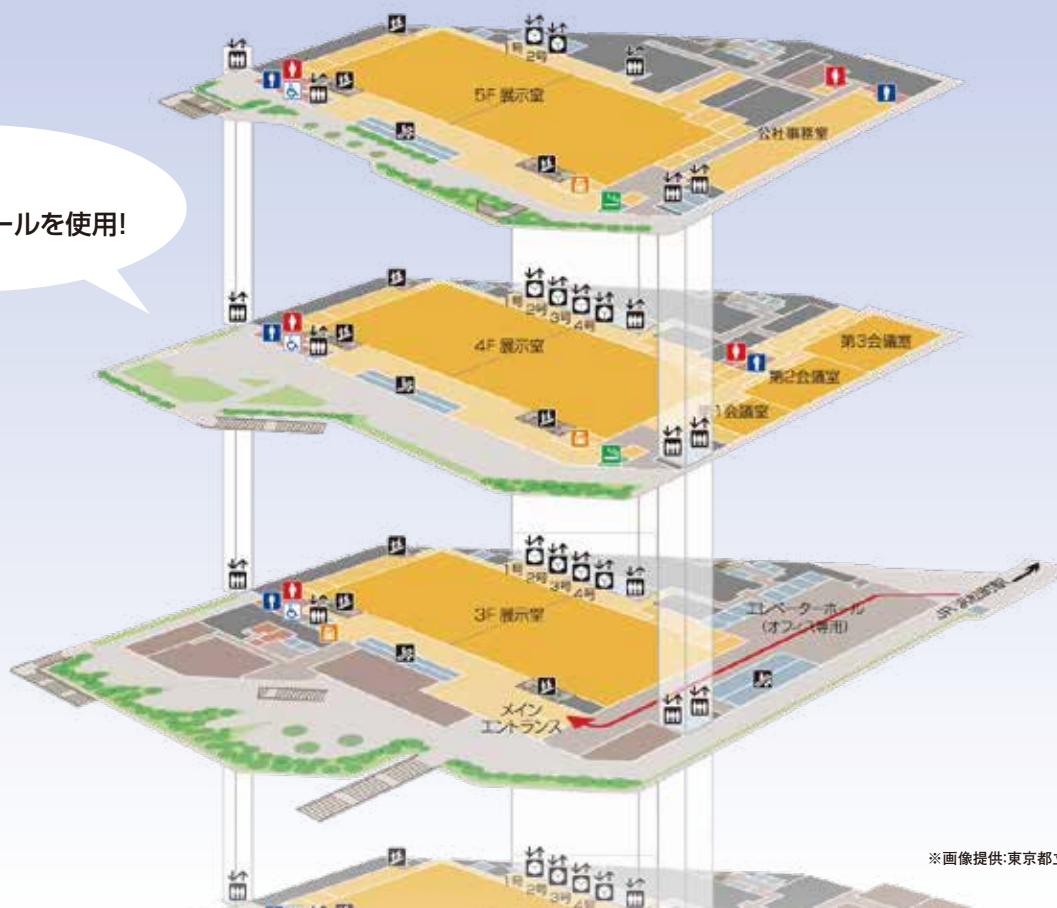
- スペース拡大!
- アクセス利便性が向上!

浜松町駅から
羽田空港
東京駅
品川駅
アクセス至便!



※画像提供:東京都産業貿易センター

展示会会場は
3~5Fの3ホールを使用!



※画像提供:東京都産業貿易センター

開催概要

名 称	光とレーザーの科学技術フェア2020	会 期	2020年11月11日(水)～13日(金)
	第10回 赤外線フェア	会 場	東京都立産業貿易センター浜松町館
	第7回 分光フェア		〒105-0022 東京都港区海岸1-7-1
	第7回 光学薄膜フェア	来 場 対 象 者	関連分野における大学・研究機関、企業の開発技術者、研究開発者、併設セミナー参加者 他
	第7回 紫外線フェア	来 場 者 数	8,000名(予定)
	第5回 レーザー科学技術フェア	入 場 料	無料(併設セミナーは聴講有料)
	第5回 オプティクスフェア		
	【特設】 可視光・次世代レーザー応用ゾーン		

募集要項

募集小間数	240小間	キャンセル	キャンセルにつきましては申込書に記載してあります規定をご覧ください。
申 込	裏面の申込書にてお申込み下さい。		
申込締切日	2020年9月11日(金)		

出展対象製品

■赤外線フェア

▼赤外材料・部品 ▼赤外製品・システム・ソフトウェア ▼その他赤外関連製品

■光学薄膜フェア

▼光学薄膜応用製品 ▼光学薄膜製造・加工装置・材料 ▼光学薄膜設計ソフト ▼光学薄膜周辺機器・関連装置 ▼その他光学薄膜関連製品

■分光フェア

▼各種分光測定・分析機器 ▼分光素子・デバイス ▼用途別分光装置・周辺機器 ▼その他分光関連製品

■紫外線フェア

▼紫外LED、紫外レーザーおよび関連製品 ▼その他紫外線関連製品

■レーザー科学技術フェア

▼各種科学技術レーザー、光源関連製品 ▼その他レーザー関連製品

■オプティクスフェア

▼オプティクス、光学応用製品 ▼試作加工関連製品・サービス ▼その他関連製品

■可視光・次世代レーザー応用ゾーン

▼レーザー照明および各種デバイス ▼レーザーディスプレイおよび各種デバイス ▼その他関連製品

出展社一覧 (2019年実績)

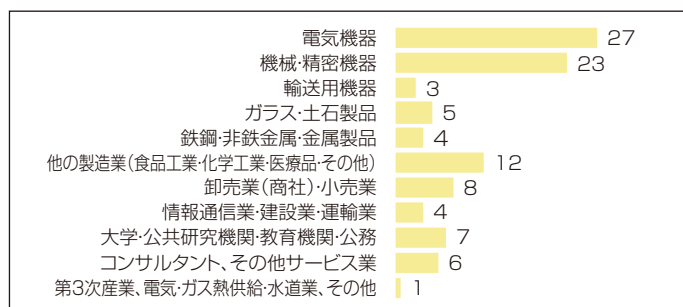
(赤) … 赤外線フェア (光) … 光学薄膜フェア (分) … 分光フェア (紫) … 紫外線フェア
(レ) … レーザー科学技術フェア (オ) … オプティクスフェア (可) … 可視光・次世代レーザー応用ゾーン

【ア】 (株)アートレイ (赤) (株)アイ・アール・システム (赤) (株)アイセイ (分) AkiTech LEO(株) (レ) アクテス京三(株) (光) (株)朝日ラバー (紫) アダマンド並木精密宝石(株) (分) アドコム・メディア(株) (レ) (株)アパールデータ (赤) (株)アプス (可) (株)イーエクスプレス (レ) (株)五鈴精工硝子 (赤) InPhenix, Inc. (赤) (株)ウィックス (光) 宇都宮大学・JST ACCEL 山本研究室 (可) (株)エイム (オ) (株)エス・ジー・ケイ (赤) (株)エス・ティ・ジャパン (分) SPIE (赤) NTTアドバンステクノロジー(株) (レ) エバ・ジャパン(株) (分) FITリーディングテックス(株) (赤) MSHシステムズ(株) (分) (株)エムビー・スマート (赤) OSA (レ) 大阪大学レーザー科学研究所 (可) オーシャンフォニクス(株) (紫) 大塚電子(株) (オ) オーテックス(株) (レ) OPIC2020 (レ) (株)岡野エレクトロニクス (レ) (株)オキサイド (可) (株)オフィールジャパン (赤) (株)オプセル (オ) (株)オプティカルソリューションズ (紫) (株)オプトクエスト (光) (株)オプトサイエンス (レ) オプトシリウス(株) (分) (株)オプトライン (分)	(株)オプトロニクス社 販売部 オプトワークス(株) (レ) 【カ】 可視光半導体レーザー応用 コンソーシアム (可) 河合光学(株) (光) (株)キーストンインターナショナル (赤) (株)QDレーザ (可) 共信コミュニケーションズ(株) (分) (株)京都セミコンダクター (赤) 旭光通商(株) (赤) (株)金門光波 (可) (株)グラビトン (レ) クロニクス(株) (赤) ケイエルバイ(株) (分) (有)ケイワン (光) 光学薄膜研究会 (光) 光伸光学工業(株) (光) 光陽オリエンタジャパン(株) (赤) コニカミノルタジャパン(株) (赤) 【サ】 澤木工房(株) (レ) サンインストルメント(株) (分) (株)サンエストレディング (レ) シークス(株) (赤) CBCオプテックス(株) (光) JST未来社会創造事業 「レーザー駆動による量子ビーム加速 器の開発と実証」 (レ) (株)紫光技研 (紫) (株)システムズエンジニアリング (レ) シチズン電子(株) (レ) (株)渋谷光学 (赤) 昭和オプトロニクス(株) (赤) (株)島津製作所 (可) (株)信光社 (赤) シンコー(株) (光) (有)鈴木光学 (オ) (株)スペースフロン (可) (株)スペクトラ・コープ (分) スペクトラ・クエスト・ラボ(株) (可)	スペクトラ・フィジックス(株) (赤) 住友電気工業(株) 伝送デバイス研究所 (赤) セブンシックス(株) (可) セラテックジャパン(株) (光) 【タ】 (株)大正光学 (紫) (株)橘光学 (オ) タックコート(株) (オ) 田中貴金属工業(株) (レ) (株)タナカ技研 (オ) (株)WDS (可) THKプレジジョン(株) (レ) DigiLens Inc. (オ) デルフトハイテック(株) (赤) (株)東京インストルメンツ (分) (株)トーカイ (赤) (株)トプコン (赤) (株)トプコンテクノハウス (分) 豊田合成(株) (紫) (株)トリマティス (レ) 【ナ】 (株)ナノシード (分) (株)日進機械 (分) 日本アビオニクス(株) (赤) (一社)日本光学会 (オ) 日本真空光学(株) (赤) (一社)日本赤外線学会 (赤) 日本デバイス(株) (レ) 日本電気硝子(株) (赤) 日本電子(株) (光) 日本特殊光学樹脂(株) (紫) 日本ビー・アイ(株) (赤) NPO法人 日本フォトリニクス協議会／ JPC紫外線研究会 (紫) (公社)日本分光学会 (分) ネオアーク(株) (分) 【ハ】 浜松ホトニクス(株) (赤) 光産業創成大学院大学／GEE(株) (レ) 光貿易(株) (レ)	光無線給電 (東工大 宮本智之研究室) (可) (株)ビジョンセンシング (赤) (株)ヒューテック (赤) フォトテクニカ(株) (分) Photonics Media (レ) フジック(株) (赤) (株)富士フイルムメディアアクレスト (レ) ブライアー・サイエンティフィック(株) (オ) ブライムテックエンジニアリング(株) (赤) Preciseley Microtechnology Corp. (分) (株)プロフィット (可) (株)分光応用技術研究所 (分) 分光計器(株) (分) (株)ベストメディア (オ) (株)ホッタレンズ (オ) 【マ】 メトロムジャパン(株) (分) 守田光学工業(株) (オ) 【ヤ】 山下マテリアル(株) (赤) (株)ユーカリ光学研究所 (赤) 【ラ】 (株)ライスター・テクノロジーズ (赤) リコージャパン(株)／ リコーイメージング(株) (赤) (株)リンクス (分) (株)ルケオ (紫) (株)ルミネックス (レ) ルミバード・ジャパン(株) (レ) (一社)レーザー学会 (レ) (公財)レーザー技術総合研究所 (レ) レーザー輸入振興協会 (レ) (株)レスカ (光)
--	---	--	--

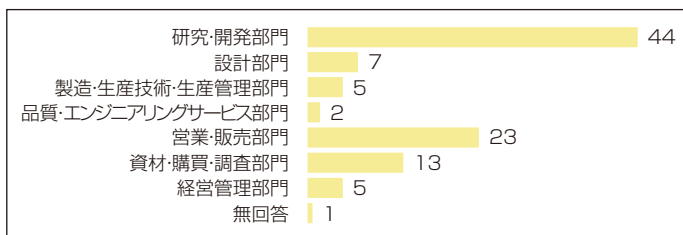
来場者プロフィール (同時開催展2018年実績)

数字は%

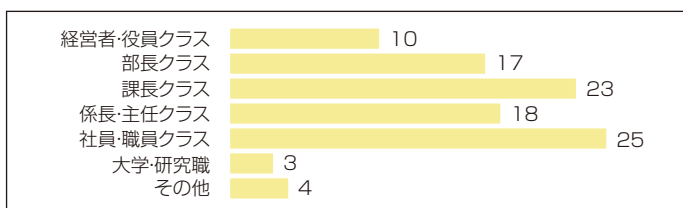
産業分野



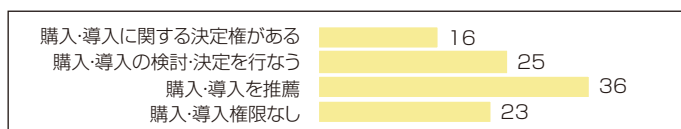
職種



役職

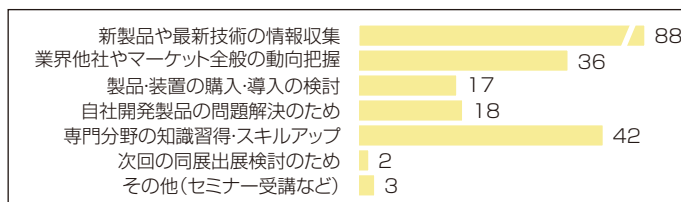


製品購入・導入の意志決定権



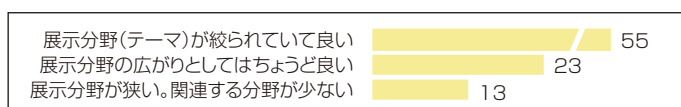
来場目的

※複数回答

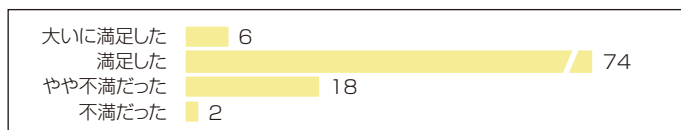


他展との比較

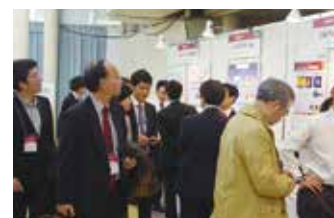
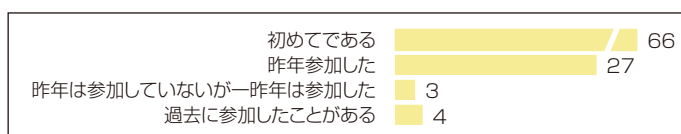
※複数回答(抜粋)



来場目的の達成度



過去のご来場について



来場登録者数

11月13日(火)
… 1,517名

11月14日(水)
… 1,659名

11月15日(木)
… 1,638名

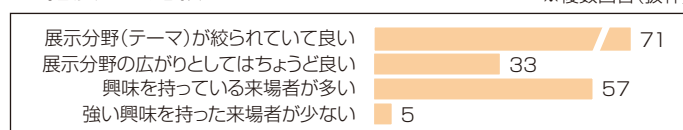
3日間合計 … 4,814名

出展社アンケート回答結果 (同時開催展2018年実績)

数字は%

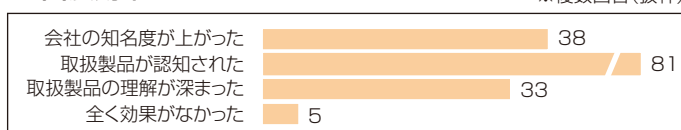
他展との比較

※複数回答(抜粋)

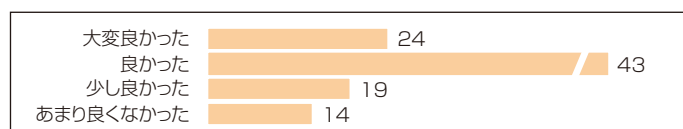


出展効果について

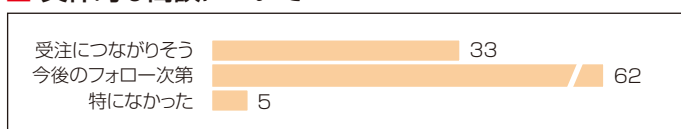
※複数回答(抜粋)



貴社ブースを訪れた来場者の質について



具体的な商談について



併設特別セミナー、併催イベントを多数開催、 専門性の高い研究開発・技術者が多数ご来場されます。

併設セミナー 聴講有料 <2019年実績>

赤外線セミナー

企画協力：日本赤外線学会

赤外線と赤外線センサの基礎技術

- ▼ 赤外線の基礎
- ▼ 量子型赤外線センサの基礎と最近のトピックス
- ▼ 非冷却赤外線イメージセンサ

赤外線応用と周辺技術

- ▼ 赤外線の波長による違いとそれを利用した計測
- ▼ 赤外線の光学系技術
- ▼ 赤外線カメラとその応用

分光セミナー

企画協力：日本分光学会

金属ナノ構造で操る光ーメタマテリアルとプラズモニクスの新展開ー

- ▼ メタマテリアルとプラズモニクスの基礎
- ▼ プラズモン共振器を利用した中赤外光源／検出器
- ▼ 紫外プラズモニクスの基礎と光電子デバイス応用

分光スペクトルデータのケモメトリックス・機械学習で何ができるのか？

- ▼ Pythonを用いた分光スペクトルデータのケモメトリックス・機械学習
- ▼ 農業・食品分野における分光法活用：ケモメトリックス・機械学習とその注意点
- ▼ ケモメトリックス・機械学習による医薬品製造工程のSmart Process Control

光学薄膜セミナー

企画協力：光学薄膜研究会

光学薄膜の外観欠陥評価と設計ソフトウェア活用

- ▼ 光学薄膜の各種評価と実例
- ▼ 光学薄膜の設計・成膜工程における薄膜設計ソフトウェア活用の基礎

光学薄膜の基礎

- ▼ 光学薄膜の膜設計と成膜手法の基礎
- ▼ 偏光による光学薄膜の計測

紫外線セミナー

企画協力：JPC紫外線研究会

紫外LEDの高効率・高出力化とその応用

- ▼ UVC-LEDs高出力化の現状と将来ロードマップ
- ▼ Current Status, and Future Outlook for UVA and UVC LEDs
- ▼ UV-LED市場の展望

紫外LEDの応用を切り拓く装置開発と適用事例

- ▼ 深紫外線LED光の照射による作物ウイルス病害制圧の試み
- ▼ UVC-LEDsによる樹脂硬化事例
- ▼ 我国の水道における紫外線処理技術適用拡大に向けた取り組み

レーザーセミナー

企画協力：レーザー学会

レーザー光線による障害防止

- ▼ レーザ製品の安全基準 (JIS C 6802:2014)
- ▼ レーザーの性質とレーザー発振の仕組み
- ▼ 光・レーザー安全対策の基礎と実際

ファイバレーザが拓く未来ーバイオイメージングと加工への基礎と応用ー

- ▼ 波長可変パルスファイバーレーザによる多色分子振動顕微鏡
- ▼ 高出力化・高機能化が進むファイバーレーザ
- ▼ フェムト秒高出力ファイバーレーザとレーザ加工の迅速な最適化

オブティクスセミナー

企画協力：日本光学会

新しいイメージング技術：コンピュータショナルカメラ

- ▼ ライトフィールド光学とアプリケーション
- ▼ フレネルゾーン開口によるレンズレスカメラ測距技術
- ▼ シングルピクセルイメージングとその動向

ゆらぎ・散乱における高分解能イメージング技術

- ▼ 補償光学の原理と応用
- ▼ 散乱媒質の背後の物体を透視する相関イメージング
- ▼ デジタル位相共役鏡による高分解能イメージング

併催イベント 聴講無料 <2019年実績>

◆ レーザ技術総合研究所 オープンセミナー

「レーザー技術の最先端 ～レーザー加工からインフラ診断まで～」

◆ オープンセミナー『究極を目指すイメージセンシング技術』

◆ 第11回 光科学フォーラムサミット「レーザーの自動車応用と将来展開」

◆ オープンセミナー

「次世代モビリティ・ロボットと光技術応用への期待“空飛ぶクルマ”から“未来ものづくり”まで」

◆ JST未来社会創造事業「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」セミナー

◆ 出展社セミナー 浜松ホトニクス(株)・ケイエルブイ(株)

◆ オーテックス 最先端光技術セミナー

◆ 知財戦略セミナー「特許情報からみる自動運転に関する技術動向」

同時開催 SPIE 国際会議「Future Sensing Technologies」(聴講有料)

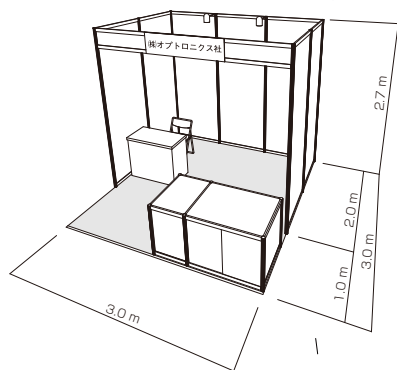
2020年
開催予定

- ・第12回 光科学フォーラムサミット
- ・レーザー技術総合研究所「研究成果報告会」
- ・SPIE主催 国際会議



出 展 料 金

パッケージブース (W3.0×D3.0×H2.7m)



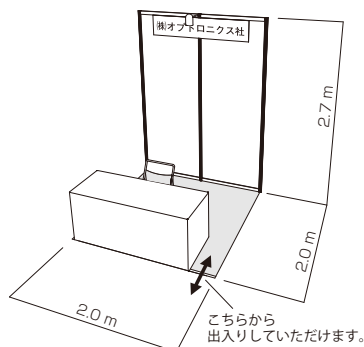
協賛・協力団体法人会員	一 般
¥300,000 (税別)	¥320,000 (税別)

■ブース仕様

W0.9m×D0.45m×H0.75mの受付台(白):1台/W1.5m×D0.7m×H0.75mの展示台(白):1台/カーペット敷き/社名板/パラペット/アームスポット:2灯/100V(300W)コンセント/パイプ椅子:1脚

隣との境界は、W2.0m×H2.7mのサイドパネルで仕切られます。バックパネルはW3.0m×H2.7m。カーペットはシックな色柄で統一仕上げ。標準装備以外の設備を追加する場合は、オプションセットをご利用ください。追加の電気工事は主催者側で行いますが、工事費は出品者のご負担になります。電気使用料は電気供給規定により出品者にご負担願います。

テーブルトップブース (W2.0×D2.0×H2.7m)



協賛・協力団体法人会員	一 般
¥200,000 (税別)	¥210,000 (税別)

■ブース仕様

テーブル(W1.5×D0.75×H0.7m、白布仕上):1台/社名板/アームスポット:1灯/100V(200W)コンセント/パイプ椅子1脚/カーペット敷き

上記標準装備以外の設備を追加する場合は、オプションセットをご利用ください。追加の電気工事は主催者側で行いますが、工事費は出品者のご負担になります。電気使用料は電気供給規定により出展社にご負担願います。

出展料金に含まれる各種サービス

■ご希望のブースのご提供

■ 弊社展示会WEBサイト、月刊OPTRONICS、「OPTRONICS ONLINE」に出展情報などを掲載

弊社WEBサイトに出品各社の製品の見どころを掲載いたします。出展製品の検索ができる他、問合せフォームにより具体的な問合せがMailにて届きます。会期終了後も約1年間継続して掲載いたしますので有効な販売促進ツールとしてご利用いただけます。また、月刊OPTRONICS、「OPTRONICS ONLINE」にも特別企画として情報を掲載いたします。



■ 展示会Floor Planで ご来場者を貴社ブースへ誘導

展示会Floor Planを作成し、貴社ブースをすぐに探せるようにいたします。
※同時開催展と共通のものになります。



■ 展示会招待券のご提供

本展示会の招待券、招待券送付用封筒をご希望枚数分無料でご提供いたします。事前に貴社のお客様にご送付いただき、貴社ブースへの集客促進にお役立て下さい。



※同時開催展と共通のものになります。

■ 光産業E-mailニュース読者にPR

光産業E-mail Newsの読者(登録数約10,000名)に対し定期的に展示会告知を配信して来場者動員を図ります。

出展社へのオプションサービス

出展社技術セミナーの開催

出品品目の技術的な解説や応用事例、技術動向など会場展示ブースでは説明しきれない情報等を、展示会および併設技術セミナー参加者の方々に対して集中的に解説紹介していただけます。

■ 会場

東京都立産業貿易センター 浜松町館

■ 日時

2020年11月11日(水)～13日(金)

■ 利用料金

50分 **¥80,000**(税別)/1セッション

■ 基本設備

PC用プロジェクター、スクリーン、有線マイク2本
ワイヤレスマイク1本、演台

■ 定員 60名程度 ※原則、聴講無料とさせていただきます。

プログラム

	11/11 (水)	11/12 (木)	11/13 (金)
11:00-11:50	A	F	K
12:45-13:35	B	G	L
13:50-14:40	C	H	M
14:55-15:45	D	I	N
16:00-16:50	E	J	O

スポンサー募集

各種広告

- 展示会ガイドブック広告
- WEBサイト バナー広告(展示会オフィシャルホームページ)
- 月刊OPTRONICS 11月号(展示会特集号)

コーヒーコーナー

- コーヒーカップへの社名ロゴ記載
- エプロンへの社名ロゴ記載

※詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。

光とレーザーの 科学技術フェア 2020

第10回 赤外線フェア 第7回 分光フェア 第7回 光学薄膜フェア
第7回 紫外線フェア 第5回 レーザー科学技術フェア
第5回 オプティクスフェア 特設 可視光・次世代レーザー応用ゾーン

出展申込書

早期申込割引締切 2020年6月26日(金)

申込締切

2020年9月11日(金)

※但し、期日前でも出展スペースが無くなり次第締切らせていただきます。

年 月 日

● 出展される展示会をお選び下さい。

- ☐ 赤外線フェア2020 ☐ 分光フェア2020 ☐ 光学薄膜フェア2020
☐ 紫外線フェア2020 ☐ レーザー科学技術フェア2020 ☐ オプティクスフェア2020
☐ 可視光・次世代レーザー応用ゾーン

※別紙「出展規約」をご覧ください、ご了承の上お申込み下さい。

	出 展 料	申込小間数
パッケージブース (装飾済) 1小間 (W3.0×D3.0×H2.7m)	協賛・協力団体法人会員 ￥300,000 (税別)	小間
	一 般 ￥320,000 (税別)	小間
テーブルトップブース (装飾済) 1小間 (W2.0×D2.0×H2.7m)	協賛・協力団体法人会員 ￥200,000 (税別)	小間
	一 般 ￥210,000 (税別)	小間
上記合計金額	¥	
予 定 出 品 物		

出展料金合計 (税込) ¥

トライアル出展 ☐

※本展に初めて出展される場合は、チェックして下さい。

早期特典

2020年6月26日(金)までにお申込みの場合、5%割引させていただきます。

トライアル出展

本展示会に初めて出展される場合は、上記金額より10%割引させていただきます。 ※トライアル出展の場合は「早期割引」は適用されません。

会社名			
所在地	〒		
出展申込者	(印)	出展担当者 ※	
部課名		部課名	
TEL		TEL	
FAX		FAX	
E-mail		E-mail	

・消費税は、イベント開催時の税率が適用されます。お申込みが税率変更前の場合、差額は追加請求させていただきます。

・出展お申込みをいただきましたら請求書を発行いたします。お支払い期限は、請求書の日付けの翌月末となります。

【出展申込後のキャンセル】申込後のキャンセルは原則として認められません。ただし主催者が取消事由を認めた場合は規定の取消料をお支払いいただくことでキャンセルすることができます。

<出展取消規定> 申込日～2020年6月26日(金) … 出展料の50%が取消料
2020年6月27日(土)以降 … 出展料の全額が取消料

※ 出展申込者と同じ場合は
ご記入は不要です。

お申込み・お問合せ先



株式
会社

オプトロニクス社

営業部

FAX : 03-5229-7253

〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル1F

TEL 03-3269-3550 FAX 03-5229-7253

E-mail: event@optronics.co.jp https://www.optronics.co.jp/

2019.11.7 PM